# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

·					
			÷		
	•				

#### SEMICONDUCTOR DEVICE AND ITS MANUFACTURE

Patent number:

JP6151645

Publication date:

1994-05-31

Inventor:

SAITO KENICHI

Applicant:

SUMITOMO METAL MINING CO LTD

Classification:

- international:

H01L23/28; H01L21/56; H01L23/50

- european:

**Application number:** 

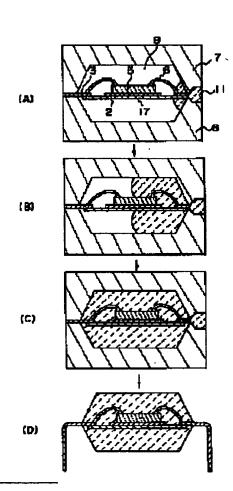
JP19920324670 19921111

Priority number(s):

#### Abstract of JP6151645

PURPOSE:To lessen the adverse effect on a bonding wire by molding by sticking an insulating sheet to the rear of a plane area which includes a die pad and the inner tops of many leads.

CONSTITUTION: A lead frame section, where an insulating sheet 17 is stuck to the rear of a plane region which includes a die pad 2 and the inner tops of many leads, is closed in the cavity 9 composed of an upper mold 7 and a lower mold 8, and resin is injected at approximately equal speeds above and below from the gate 11 at the right. The resin advances as it stands without ascending or descending inside the cavity 9 since it is partitioned above and below with an insulating sheet 17, and the above and below reach the left end with approximately the same timing, and the last residual air inside the cavity 9 is discharged out of the space between the molds, and after hardening of resin, the molds are opened, whereupon the molding is completed. Accordingly, the resin ceases to go out forcibly from between the lead 3 and the die pad 2 or from inside the lead 3, so it never has adverse effect.



Data supplied from the esp@cenet database - Patent Abstracts of Japan

THIS PAGE BLANK (USPTO)

http://23

#### (19)日本国特許庁 (JP)

### (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

## 特開平6-151645

(43)公開日 平成6年(1994)5月31日

(51) Int.Cl. <sup>5</sup> H 0 1 L	23/28 21/56 23/50	G	庁内整理番号 8617-4M 8617-4M 9272-4M	FI	技術表示箇所
		Y	9272-4M		

審査請求 未請求 請求項の数2(全 4 頁)

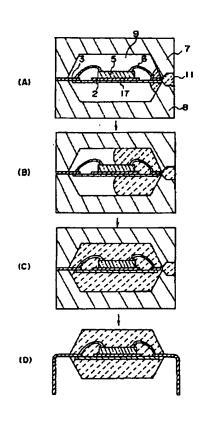
(21)出願番号	特顧平4-324670	(71)出願人	000183303 住友金属鉱山株式会社
(22) 出顧日	平成4年(1992)11月11日		東京都港区新橋5丁目11番3号
——————————————————————————————————————		(72)発明者	斉藤 健一
			東京都青梅市末広町2-8-1
	•		
		:	

#### (54) 【発明の名称】 半導体装置及びその製造方法

#### (57)【要約】

【目的】 樹脂モールドによるポンディング細線の変形 の小さい半導体装置とその製造方法を提供する。

【構成】 ダイパッド及びリードの内側先端部を含むリードフレーム平面領域の裏面に絶縁シートを貼着した。



1

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 ダイパッド上に半導体チップが搭載さ れ、該半導体チップ上の電極と前記ダイバッドの周辺か ら外方に延びる多数のリードの内倒先端とがポンディン グ細線で電気的に接続され、これら半導体チップ、ダイ パッド、ポンディング細線及び多数のリードの内側先端 部を含む空間的領域が熱硬化性樹脂によりモールドされ た半導体装置において、前記ダイパッド及び多数のリー ドの内側先端部を含む平面領域の裏面に絶縁性シートが 貼着されていることを特徴とする半導体装置。

【請求項2】 ダイパッドと、該ダイバッドの周辺から 外方に延びる多数のリード及びこれらパッド、リードを 外側で支持するフレーム部とが一体に形成されたリード フレームの、該ダイパッド及び多数のリードの内側先端 部を含む平面領域の裏面に絶縁性シートを貼着し、該ダ イパッド上に半導体チップを搭載し、該半導体チップ上 の電極と多数のリードの内側先端部とをボンディング細 線で電気的に接続し、これを樹脂モールド金型に供して 半導体チップ、ダイパッド、ポンディング細線及び多数 のリードの内側先端部を含む空間的領域に、熱硬化性樹 20 合流した際に空気が閉じ込められ、ボイドになる恐れも 脂を上下ほぼ等速度で注入して前記領域をモールドした 後、リードフレームのフレーム部を切断除去することを 特徴とする半導体装置の製造方法。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は樹脂モールドによるポン ディング細線の変形の小さい半導体装置とその製造方法 に関する。

[0002]

【従来の技術】半導体装置1は通常、図2に示すよう に、ダイパッド2と、該ダイパッド2の周辺から外方に 延びる多数のリード3及びこれらパッド2及びリード3 を支持するフレーム部とが一体に形成されるリードフレ ーム4を用い、ダイパッド2上に半導体チップ5を搭載 し、該半導体チップ5上の電極と前記リード3の内側先 端とをポンディング細線6で電気的に接続し、これを上 金型7と下金型8からなる樹脂成形機に供して熱硬化性 樹脂により、前記ダイパッド2、半導体チップ5、ポン ディング細線6及びリード3の内側先端部を含む空間的 領域をモールドした後、フレーム部を切断除去して製造 40

【0003】前記成形金型はキャピティ9を成形した上 金型7と、ランナ10、ゲート11及びキャビティ9を 形成した下金型8からなり、ポンディングされたリード フレーム4を下金型8のキャピティ9に位置合せして並 べ、上下金型7,8を閉じ、タプレット状の樹脂12を 金型ポット13内に投入すれば、金型はヒーター14に より加熱されていて樹脂12は溶融を開始し、トランス ファ成形機のプランジャー15を降下させるとポット1

ティ9内に注入される。所定時間経過して樹脂が硬化後 の金型7,8を開き、成形品16を取出す。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】ところで上配従来モー ルディングプロセスはいくつかの欠点を有する。これを 図3を用いて説明する。図3は上金型7と下金型8で構 成されるキャピティ9内に、ダイパッド3、半導体チッ プ4、多数のリード5の内側先端部及びボンディング細 線6を閉じ込めてあり、このキャピティ9に樹脂がゲー 10 ト11から注入されてどのような経路で流入し、先端さ れて行くかを(A)~(E)に模式的に示してある。

【0005】図3において樹脂は(A) 先ず下金型8側 のキャピティにより多く流れ込み、(B) ゲート11に 近いダイパッド3とリード5の間から、又リード5とリ ード5の間から上方に向う流れも生じ、(C)勢いの強 いこの上昇流によりボンディング細線6を押し上げて変 形したり、ポンディング部を剥離したり、断線に至らし めることもある。 同様のことは (D) ゲート11から離 れても起こり得るし、(E)半導体チップ上方で樹脂が ある。

【0006】本発明の目的は上記欠点を解消し、モール ディングによるボンディング細線への悪影響を小さくで きる構造の半導体装置とその製造方法を提供することに ある。

[0007]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため 本発明の半導体装置は、ダイパッド及び多数のリードの 内側先端部を含む平面領域の裏面に絶縁性シートを貼着 せしめた点に特徴がある。又、この半導体装置の製造方 法は、ダイパッド及び多数のリードの内側先端部を含む 平面領域の裏面に絶縁性シートを貼着したリードフレー ムに半導体チップを搭載し、ボンディング細線で接続 し、これを樹脂モールディングに供して半導体チップ、 ダイパッド、ボンディング細線及び多数の内側先端部を 含む空間的領域に熱硬化性樹脂を上下ほぼ等速度で注入 して前記領域をモールドした後、リードフレームのフレ 一ム部を切断除去する点に特徴がある。

[0008]

【作用】図1は本発明法によるモールドプロセス及び本 発明の半導体装置構造を模式的に説明するための図であ る。図1において、上金型7と下金型8で構成されるキ ャピティ9内に、ダイパッド2及び多数のリード3の内 側先端を含む平面領域の裏面に絶縁性シート17が貼着 されたリードフレーム部分が閉じられ、樹脂は(A)右 端のゲート11から上下にほぼ等速度で注入される。

(B) 樹脂は上記絶縁性シート17で上下に仕切られて いるので、キャビティ9内を上昇したり、下降したりす ることなく、そのまま前進し、(C)上下ほぼ同様の夕 3内の樹脂はランナ10及びゲート11を通ってキャビ *50* イミングで左端へ達し、キャビティ9内の最後の残留空 .

気はリードと金型の隙間から排出され、(D) 樹脂が硬化した後、金型を開いてモールドが完了する。

#### [0009]

【発明の効果】本発明によれば、樹脂はリードとダイバッドとの間又はリードとリードの内から勢い良く出ることはなくなり、ポンディング細線に悪影響を及ぼすことがなくなる。又、樹脂の上下の流れがほぼ等速度となり、樹脂注入側の他端で合流するのでポイドが形成されにくいという利点もある。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明法におけるモールド金型中の樹脂の流れ 方を模式的に示す断面図である。

【図2】従来のモールドプロセスを説明する図である。

【図3】従来法におけるモールド金型中の樹脂の流れ方を模式的に示す断面図である。

#### 【符号の説明】

- 2 ダイバッド
- 3 リード
- 5 半導体チップ
- 6 ボンディング細線
- 7 上金型
- 8 下金型
- 10 9 キャピティ
  - 11 ゲート
  - 17 絶縁性シート

(A) (B) (C) (D)

【図3】

